



一种薄膜沉积系统及控制方法

专利名称: 一种薄膜沉积系统及控制方法
专利类别: 发明
申请号: 2018100773934
第一发明人: 袁洁
其它发明人: 何格;张旭;魏忠旭;金魁
专利授权日期: 2021-12-10

[关闭窗口](#)

